ФИЗИКА

УДК 538.9

Н.В. МЕЛЬНИКОВА*, В.Е. ЕГОРУШКИН**, Н.Г. БОБЕНКО**, А.Н. ПОНОМАРЕВ**

ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ И ТЕРМОЭДС В УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ С ПРИМЕСЯМИ И СТРУКТУРНЫМ БЕСПОРЯДКОМ¹

Приведены результаты расчета термоЭДС и плотности электронных состояний в зависимости от температуры, хиральности трубки, концентрации примеси и параметров ближнего порядка для разупорядоченных углеродных нанотрубок. Представлено возможное объяснение низкотемпературных особенностей поведения исследованных свойств.

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, электропроводность, термоЭДС, плотность электронных состояний.

Введение

Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают уникальными физическими свойствами и являются перспективными материалами для наноэлектроники. Поэтому изучению электронной структуры УНТ и их электронных свойств посвящается много работ [1–20].

Одной из наиболее интересных особенностей УНТ является то, что нанотрубки могут быть и металлами, и полупроводниками, в зависимости от структуры трубки, которая определяется взаимной ориентацией графеновой сетки и продольной оси трубки (хиральностью) [5]. Металлическая или полупроводниковая природа трубок определяется также и локальным атомным порядком, поскольку нанотрубки содержат примеси металлических катализаторов, используемых в процессе синтеза, аморфный углерод, сорбированный газ, присоединенные радикалы ОН, СО и дефекты структуры. Концентрация различных дефектов структуры в УНТ может составлять от 1 до 20 % [13, 14], так что в структуре трубок могут образовываться локальные области ближнего порядка, изменяющие их электронную структуру, - в низкотемпературной плотности электронных состояний появляется минимум на уровне Ферми, глубина и ширина которого меняются в зависимости от хиральности трубки, температуры и концентрации дефектов и примесей [1–20]. Разумеется, эти факторы должны также влиять и на электронные транспортные свойства УНТ, такие, как электропроводность и термоЭДС. Последняя является очень чувствительной к механизмам переноса (баллистическому, диффузионному, прыжковому и т.д.). Вклад от того или иного типа механизма может существенно менять температурное поведение термоЭДС. В работах [21-33] в низкотемпературной области обнаружено отклонение температурной зависимости термоЭДС S(T) от линейной. В результате на кривой S(T) появляется излом или максимум с последующим изменением угла наклона кривой по отношению к температурной оси. Более того, дегазация трубок или их насыщение азотом или кислородом приводят к смене знака термоЭДС [28, 29]. При этом величина термоЭДС УНТ значительно больше термоЭДС металлов, в то же время ее низкотемпературное поведение аналогично S(T) в аморфных металлах и сплавах при низких температурах.

Природа формирования больших значений термоЭДС, резкого наклона кривой S(T) при низких температурах, появления излома или максимума на температурной зависимости термоЭДС при $T \sim 50$ K, а также изменения знака при дегазации все еще не выяснена и вызывает большой интерес у экспериментаторов. Так, в [30] представлены экспериментальные данные по температурной зависимости термоЭДС уплотненных образцов наноуглеродных материалов с различной структурой и фазовым составом (УНТ и аморфный углерод). В многослойных УНТ с низким содержанием аморфного углерода авторы выделяют два вклада: фононный и диффузионный, которые могут обусловливать изменение угла наклона кривой S(T), поскольку при низких температурах определяющим является диффузионный вклад, а при T > 50 K доминирует уже фононный.

¹ Данное исследование частично финансировано грантом Минобрнауки РФ (№ 2012-1.4-12-000-1011-005) и грантами РФФИ (№ 12-02-16048 и 12-02-16063).

В работе [28] авторы приходят к выводу, что именно вклад от электронного рассеяния на примеси приводит к отклонению от линейной зависимости S(T), которая должна иметь место в идеальных нанотрубках, а насыщение УНТ азотом – к изменению знака термоЭДС на противоположный.

В [29] исследовано влияние на электрические и тепловые свойства многослойных УНТ температуры отжига. Обнаружено, что с ростом температуры отжига сопротивление и теплопроводность нанотрубок возрастают, а термоЭДС уменьшается и может менять знак с положительного на отрицательный, что может быть обусловлено уменьшением количества дефектов структуры УНТ.

В работах [31–33] исследована термоЭДС для трубок различного диаметра. Показано, что с увеличением диаметра трубок значение термоЭДС уменьшается, а отклонение от прямолинейной зависимости становится более явным.

Таким образом, в термоЭДС металлических УНТ наблюдаются следующие особенности:

- ТермоЭДС (при температуре примерно до 100 К) нелинейно увеличивается с ростом температуры.
- Насыщение азотом, а также дегазация УНТ путем отжига при высоких температурах меняют знак термоЭДС.
- Изменение концентрации примесей и дефектов структуры трубки или диаметра трубки, который прямо пропорционален хиральности УНТ, приводит к отклонению кривой температурной зависимости термоЭДС от линейной зависимости.

В наших предыдущих работах [34–37] показано, что электрические свойства многостенных нанотрубок, в том числе и термоЭДС металлизированных УНТ при низких температурах, ведут себя подобно соответствующим свойствам металлических сплавов с ближним порядком и аморфных металлов. Поскольку описание и обоснование выбранных методов, основных уравнений и приближений дано в [34-37] достаточно подробно, в данной работе мы их лишь перечислим. В [34] была предложена теория термоЭДС в «грязных» неупорядоченных металлических системах, где электроны напрямую рассеиваются на структурных дефектах: примесях, новых химических связях – статических и оборванных – и на областях ближнего порядка. С помощью метода функций Грина (ФГ) рассчитано время релаксации электронов [35, 36] и найдены одноэлектронный вклад в термоЭДС упруго рассеянных на дефектах структуры электронов и соответствующий вклад в электросопротивление. Полученное выражение для термоЭДС давало хорошее качественное согласие с экспериментальными данными и объясняло особенности поведения термоЭДС «грязных» металлизированных нанотрубок. Однако в [34] мы не учли хиральность УНТ, поэтому в настоящей работе развили и дополнили нашу теорию благодаря учету электронного спектра УНТ в его зависимости от хиральности. Это должно позволить получить вклад в термоЭДС для «грязных» УНТ с учетом структуры трубки и дать возможное объяснение изменения знака термоЭДС, появления изгиба или максимума в S(T) в зависимости от температуры, хиральности трубки, концентрации дефектов и образований типа ближнего порядка. В [37] благодаря такому учету зависимости электронного спектра от хиральности УНТ нам удалось вычислить вклад в плотность электронных состояний (ПЭС) и получить условия, при которых нанотрубки ведут себя либо как металлы, либо как полупроводники.

В настоящей работе приведены результаты расчета термоЭДС и ПЭС в разупорядоченных УНТ и дано возможное объяснение их зависимостей от температуры, хиральности трубки, концентрации дефектов и структуры ближнего порядка.

1. Расчет термоЭДС и ПЭС в разупорядоченных углеродных нанотрубках

Для вычисления термоЭДС используем известную формулу [38]

$$S = -\frac{\pi^2 T}{3e} \frac{d \ln J}{d\varepsilon_{\rm F}}.$$
 (1)

Здесь $J = \int \tau v v \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} \frac{d \mathbf{p}}{(2\pi)^3}$, где τ – время релаксации, v – скорость и $\frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} \simeq \delta(\varepsilon - \varepsilon_F)$.

Это выражение может быть переписано в виде

$$S = -\frac{\pi^2 T}{3e} \left\{ \frac{\frac{\partial v(\varepsilon)}{\partial \varepsilon}}{v(\varepsilon_{\rm F})} - \frac{\frac{\partial (1/\tau(\varepsilon))}{\partial \varepsilon}}{1/\tau(\varepsilon_{\rm F})} \right\},\tag{2}$$

где *v* – ПЭС; є_F – энергия на уровне Ферми. Время релаксации и вклад в ПЭС рассчитаны в [35] с помощью метода температурных функций Грина:

$$\frac{1}{\tau} = -\operatorname{Im}\Sigma, \quad \Delta v = -\frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\operatorname{Sp}(\langle G \rangle - G_0).$$
(3)

Здесь
$$\sum = cU_0^2 \delta(p - p') \int G_0(p_1) \frac{dp_1}{(2\pi)^3} + U_0^2 \int \left\langle \left| c(p - p') \right|^2 \right\rangle G_0(p_1) \frac{dp_1}{(2\pi)^3}$$
, где *с* – концентрация приме-
сей; U_0 – эффективный потенциал многократного упругого рассеяния электрона на дефектах;

$$G_0 = \frac{1}{\varepsilon - \varepsilon_p + i0} - \phi$$
ункция Грина, $\varepsilon_p = \frac{\sqrt{3}a\gamma_0}{2}\sqrt{\left(\frac{2\pi}{3C_h}\right)^2 + p^2}$ – спектр электрона в идеальной УНТ

[19]. В последнем выражении $C_h = a\sqrt{n^2 + mn + m^2}$ – хиральность $\left(\frac{C_h}{\pi} = d - диаметр трубки\right)$,

(n,m) – индексы хиральности, a – постоянная решетки; γ_0 – интеграл перескока между атомами углерода и его тремя ближайшими соседями. $\langle G \rangle$ в выражении для ПЭС – усредненная функция Грина электрона в «грязной» трубке.

В результате для обратного времени релаксации получено следующее выражение [35]:

$$\frac{1}{\tau} = 4\pi^2 U_0^2 c v_0 \left(1 + BT^{1/2} \right), \tag{4}$$

где

$$v_0 = \frac{p_0}{\pi^2 \sqrt{3} a \gamma_0} \left(p_0^2 - \left(\frac{2}{3d}\right)^2 \right)^{1/2}$$
(5)

– плотность состояний на уровне Ферми; p_0 – импульс Ферми для идеальной УНТ; $B = \frac{2\sqrt{2\pi}(1-c)m^{3/2}}{v_0 N} \sum_i \alpha_i$, α_i – параметры ближнего порядка. Из (5) видно, что металлическими

($v_0 \neq 0$) могут быть только трубки с $d > \frac{2}{3p_0}$. При $p_0 \sim 10^{-25} - 10^{-24}$ кг · м/с , $d > 10^{-9} - 10^{-8}$ м, т.е.

это возможно только для пучков, а не единичных УНТ. При этом, как следует из формулы (5), сама величина v_0 сильно зависит от диаметра трубки.

Выражение для вклада в ПЭС, полученное в [37] для УНТ с примесями и структурными неоднородностями, имеет следующий вид:

$$\Delta v(\varepsilon) = \frac{2.45(\pi)^{3/2}}{(C_h a \gamma_0)^{3/2} \tau} \frac{\left(\left(\frac{\sqrt{3}\pi a \gamma_0}{6C_h} - \varepsilon\right)^2 + \frac{1}{4\tau^2}\right)^{1/2}}{\left(\frac{\sqrt{3}\pi a \gamma_0}{6C_h} - \varepsilon\right)^{3/2}}.$$
(6)

Из выражений (4) и (6) видно, что время релаксации и плотность состояний зависят от температуры, концентрации примесей, параметра порядка и хиральности УНТ.

Подставив (4) и (6) в выражение для термоЭДС (2), получим соответствующий вклад для разупорядоченных УНТ:

$$S(T) = -\frac{\pi^2 k^2 T}{3e} \left[\frac{\sqrt{3}C_h}{\pi a \gamma_0} - \frac{1}{2\pi k T \left(1 + \frac{1}{BT^{1/2}} \right)} \right],\tag{7}$$

где первое слагаемое соответствует структурному (линейному) вкладу в термоЭДС, а второе – вкладу от рассеяния электронов на примесях и дефектах структуры УНТ. Таким образом, вычисленная здесь термоЭДС также зависит от хиральности, параметра ближнего порядка и температуры.

Далее исследуем зависимости (6) и (7) и проанализируем влияние указанных факторов на появление (исчезновение) щели в плотности состояний на уровне Ферми и низкотемпературное поведение термоЭДС разупорядоченных УНТ.

2. Результаты исследования и выводы

2.1. Плотность электронных состояний в разупорядоченных углеродных нанотрубках

При расчете вклада в ПЭС мы ограничились следующими параметрами: индексы хиральности (8,8), (16,16), (20,20); температура – в пределах от 0,1 до 40 К; концентрация дефектов 0–0,3; параметры ближнего порядка $\sum_{i} \alpha_{i}$ менялись от –1 до 1. Последнее соответствует разным типам ближнего порядка: при отрицательном параметре ближнего порядка дефекты располагаются во второй координационной сфере, а при положительном – в первой [39]. Наконец, $v_{0} \approx 0.1$ эВ⁻¹ [15]

и $U_0 = 0.05$ эВ.

На рис. 1, *а* приведены кривые вклада в ПЭС $\Delta v(\varepsilon)$, рассчитанные с помощью формулы (6) для трех типов хиральностей УНТ. Из рисунка видно, что с увеличением индексов хиральности $\Delta v(\varepsilon)$ сужается и увеличивается по величине, что способствует металлизации трубки и подтверждается данными, приведенными на рис. 1, *б* [19].



Рис. 1. Вклад в плотность электронных состояний «металлических» УНТ $\Delta v(\varepsilon)$, рассчитанный для следующих хиральностей: кр. l - (8,8), кр. 2 - (16,16), кр. 3 - (20,20) (*a*). Данные по плотности состояний для трубок с хиральностью (8,8) и (16,16) [19] (δ)

Температурное поведение полученного вклада в ПЭС представлено на рис. 2, *a*, где $\Delta v(\varepsilon)$ рассчитана для УНТ с хиральностью (10,10). Следует подчеркнуть, что температурная зависимость вклада $\Delta v(\varepsilon) \sim T^{0.5}$ получена в модели ферми-жидкости с учетом рассеяния электронов только на неоднородностях структуры без учета электрон-электронного взаимодействия [40].

Из рис. 2 видно, что глубина минимума ПЭС на уровне Ферми с ростом температуры уменьшается, так же как и угол наклона кривой относительно оси энергии, а значение ПЭС на уровне Ферми увеличивается. Это согласуется с результатами изучения температурного поведения $v(\varepsilon)$ вблизи уровня Ферми, полученными в [3] (рис. 2, δ) и в [12].



Рис. 2. Плотность электронных состояний «металлических» УНТ при различных температурах: результаты расчета (a) и экспериментальные и теоретические данные [3] (δ)

В [20] обнаружено, что в образцах пучков нанотрубок ПЭС вблизи $\varepsilon_{\rm F}$ имеет минимум, который не наблюдается в $v(\varepsilon)$ одиночных трубок (рис. 3, *a*). Уменьшение ПЭС на уровне Ферми может быть связано с изменением структуры образцов, в нашем случае – с изменением параметра ближнего порядка α . Как видно из рис. 3, δ , в зависимости от структуры трубок вблизи $\varepsilon_{\rm F}$ значение ПЭС уменьшается, когда α падает.



Рис. 3. Плотность электронных состояний «металлических» УНТ: для пучков УНТ и единичной УНТ [20] (*a*) и вклад в ПЭС, рассчитанный в зависимости от параметра ближнего порядка α (δ)

Концентрационная зависимость ПЭС металлических и полупроводниковых трубок с *B*-, *N*-примесями исследовалась в [17] с помощью метода функционала электронной плотности. Авторы показали, что металлическая трубка (4,4) после легирования примесями *B* и *N* остается металлом. Однако ПЭС на уровне Ферми в этих трубках зависит от концентрации примесей: в случае легирования азотом v(ε_F) сначала увеличивается с ростом концентрации, а затем, при достижении концентрации примеси ~ 0,19, уменьшается. Легирование металлических УНТ бором приводит к почти линейному росту ПЭС при концентрации примеси, меньшей 0,125, с последующим выходом на насыщение.

В то же время в полупроводниковых нанотрубках такой эффект вызывает легирование бором, где падение $v(\varepsilon_F)$ начинается при концентрации примеси ~ 0,085, а при азотировании нанотрубки при таком же значении концентрации примеси кривая концентрационной зависимости ПЭС выходит на насыщение. Легирование полупроводниковой трубки (7,0) приводит к сдвигу уровня Ферми. При этом в случае легирования бором трубка становится полупроводником *p*-типа, а при легировании азотом – *n*-типа.

На рис. 4, *а* приведены данные этих исследований для металлических трубок, а на рис. 4, *б* представлена полученная зависимость вклада в ПЭС от концентрации дефектов $\Delta v(c)$. Из рис. 4 видно, что ПЭС сначала линейно растет с концентрацией (~*c*), а затем при *c* > 0,1 зависимость меняется на $\Delta v(c) \sim c(1-c)$. В нашем случае зависимость ПЭС от концентрации обусловлена концентрационной зависимостью обратного времени релаксации.



Рис. 4. Концентрационная зависимость плотности электронных состояний «металлических» трубок с *B*-, *N*-примесями [17] (*a*) и рассчитанный вклад в ПЭС на уровне Ферми $\Delta v_F(c)$ (б)

Полученный результат качественно согласуется с данными [17] только для малых концентраций примесей – до 0,19 (рис. 4, *a*). При больших концентрациях примесей в рамках нашего подхода следует уже говорить не о примеси, а о ближнем порядке и исследовать зависимость плотности состояний от параметра ближнего порядка.

На рис. 5, *а* представлен вклад в плотность состояний, рассчитанный с учетом многократного упругого рассеяния электронов на дефектах, в зависимости от параметра ближнего порядка α и

температуры. Верхний и нижний рисунки отличаются только углом поворота 3D-графика. На нижнем нагляднее видно, при каких температурах и параметре порядка вклад в ПЭС меняет знак, т.е. увеличивает или уменьшает $v(\varepsilon_F)$, а первый показывает общую тенденцию зависимости ПЭС от параметра порядка. При $\alpha < 0$ и определенных температурах (рис. 5, *a*) металлические УНТ могут стать полуметаллами или полупроводниками, как, например, на рис. 5, *б* [18]. Точно так же полупроводниковые УНТ при увеличении $\Delta v(\varepsilon)$ ($\alpha > 0$) могут становиться металлическими.



Рис. 5. Плотность электронных состояний на уровне Ферми в «металлических» УНТ в зависимости от температуры и параметра ближнего порядка – верхний и нижний рисунки отличаются углом поворота (*a*); ПЭС металлической УНТ (вверху) и той же УНТ, легированной Ті (внизу) [18] (*б*)

Таким образом, нам удалось объяснить с учетом только рассеяния электронов на дефектах структуры влияние различных факторов на ПЭС вблизи $\varepsilon_{\rm F}$ и показать, что:

1. С увеличением хиральности диаметр нанотрубки $d = \frac{C_k}{\pi}$ растет и при выполнении условия

 $d > \frac{2\hbar}{3p_0}$ (т.е. при $d > 10^{-9} - 10^{-8}$ м) УНТ становится металлической. Это условие выполняется

только для многостенных нанотрубок или для пучков УНТ. Следовательно, индивидуальные одностенные УНТ не могут быть металлическими, что согласуется с экспериментальными данными [25].

2. Изменение вклада в ПЭС на уровне Ферми с ростом концентрации примеси не приводит к появлению щели на уровне Ферми, а лишь сдвигает уровень Ферми, что подтверждается результатами расчетов ПЭС в УНТ, легированных примесями, проведенных с помощью функционала электронной плотности [17].

3. Температурная зависимость рассчитанного вклада в ПЭС соответствует экспериментально наблюдаемой в [3, 12]. Показано, что рост температуры вместе с изменением структуры нанотруб-

ки (с изменением ближнего порядка) приводит к появлению (или исчезновению) щели на уровне Ферми.

При расчете вклада в термоЭДС использованы следующие параметры: индексы хиральности (10,10) и (20,20); температура – в пределах от 0,1 до 70 К; концентрация дефектов 0–0,3; сумма параметров ближнего порядка $\sum_{i} \alpha_{i}$ менялась от –0,5 до 0,5. Наконец, $v_{0} \approx 0,1$ эВ⁻¹ [19] и $U_{0} =$

 $= 0,05 \ 3B.$

На рис. 6 приведены кривые вкладов в термоЭДС, рассчитанные с помощью формулы (7) для УНТ с хиральностью (10,10). Из рисунка видно, что S(T) представляет собой сумму структурного вклада от рассеяния электронов на дефектах структуры УНТ – S1 и линейного вклада S2 – термо-ЭДС идеальной УНТ. Отклонение от линейной зависимости может быть связано с рассеянием электронов на ближнеупорядоченных доменах структуры трубки. Полученные зависимости подтверждаются данными, приведенными на рис. 7 [28].



Рис. 6. Вклад в термоЭДС «металлических» УНТ, рассчитанный для хиральности (10,10): S1 – вклад в термоЭДС от рассеяния электронов на ближнеупорядоченных областях, S2 – термоЭДС идеальной УНТ, S – сумма вкладов S1 и S2



Рис. 7. ТермоЭДС легированных многостенных УНТ (сплошная линия). Пунктирные линии показывают линейный металлический вклад и полупроводниковый примесный вклад [28]

Температурное поведение полученного вклада в термоЭДС представлено на рис. 8, a, где S(T) рассчитана для УНТ (20,20) при различных значениях параметра ближнего порядка и концентрации дефектов. Обнаружено, что уменьшение концентрации примеси приводит к уменьшению термоЭДС и даже к изменению ее знака на противоположный.

Данная закономерность подтверждается экспериментальными данными [29], результаты которых представлены на рис. 8, б для образцов УНТ, выращенных в одинаковых условиях, но отожженных при различной температуре. Показано, что чем выше температура отжига, тем ниже значение термоЭДС, поскольку ниже концентрация примесей, дефектов структуры трубки и сорбированного газа. А в полностью дегазованном образце знак термоЭДС меняется на противоположный.

На рис. 9, *а* представлен вклад в термоЭДС, рассчитанный с учетом многократного упругого рассеяния электронов на дефектах, в зависимости от параметра ближнего порядка α и температуры. Из рисунка хорошо видно, при каких температурах и значениях суммы параметров ближнего порядка вклад в термоЭДС меняет знак. При $\alpha > 0$ металлические УНТ имеют положительное значение термоЭДС, как, например, на рис. 9, *б* [28]. В случае, когда $\alpha < 0$, термоЭДС становится отрицательной, что соответствует образцам после азотирования (рис. 9, *в*).



Рис. 8. Температурная зависимость термоЭДС: a - для УНТ (20,20), рассчитанная для различных значений параметра ближнего порядка α : $\sum_{i} \alpha_{i} = 0,5$ (S1), $\sum_{i} \alpha_{i} = 0,4$ (S2) и $\sum_{i} \alpha_{i} = -0,1$ (S3), c = 0,1;

 δ – для образцов, выращенных в одинаковых условиях, но отожженных при различной температуре: S1 – неотожженный образец, S2 – отожженный при 100 °C в течение 4 ч, S3 – образец, отожженный при 1250 °C в течение 4 ч, S4 – образец, отожженный при 2800 °C в течение 4 ч и дегазированный [29]



Рис. 9. Температурная зависимость термоЭДС: *а* – для УНТ (20,20), рассчитанная для различных значений суммы параметров ближнего порядка *α*; *б* – для образцов УНТ до азотирования; *в* – для образцов УНТ после азотирования [28]

На рис. 10 представлена зависимость S(T), рассчитанная для УНТ с различным диаметром. Показано, что с уменьшением диаметра нанотрубок увеличивается значение термоЭДС, а излом кривой S(T) сдвигается в сторону больших температур. Данные особенности низкотемпературного поведения термоЭДС также подтверждаются экспериментально [31–33].



Рис. 10. Температурная зависимость термоЭДС углеродных нанотрубок, рассчитанная для различных значений хиральности (диаметра): кр. *1* – (8,8), кр. *2* – (10,10), кр. *3* – (16,16)

Таким образом, в работе показано, что:

- 1. Отклонение от линейной температурной зависимости термоЭДС действительно обусловлено рассеянием электронов на дефектах структуры УНТ. Для идеальной УНТ зависимость *S*(*T*) линейна по температуре.
- 2. Рассчитанный вклад в термоЭДС качественно и количественно согласуется с соответствующими результатами экспериментальных исследований [28–33]. При этом уменьшение параметра ближнего порядка приводит к изменению угла наклона кривой *S*(*T*) и смене знака термоЭДС на противоположный.
- 3. Положение изгиба или максимума на кривой *S*(*T*) с последующим изменением угла ее наклона по отношению к температурной оси определяется особенностями структуры разупорядоченных УНТ, а именно наличием ближнеупорядоченных областей и примесей, на которых электроны многократно упруго рассеиваются.

В дальнейшем, основываясь на результатах данной работы, планируется исследовать особенности низкотемпературных транспортных свойств графена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Jorio I., Saito R., and Hafner J.H. // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 86. P. 1118-1121.
- 2. O'Connell M.J., Bachilo S.M., Ma J., and Band R. // Science. 2002. V. 297. P. 593-596.
- 3. Ishii H., Kataura H., and Shiozawa H. // Nature. 2003. V. 426. P. 540-544.
- 4. Wildoer J.W.G., Venema L.C., and Rinzler A.G. // Nature. 1998. V. 391. P. 59-61.
- 5. Ouyang M., Huang J.-L., and Cheung C.-L. // Science. 2001. V. 292. P. 702-705.
- 6. Inoue S., Suto H., and Wongwiriyapan W. // Appl. Phys. Expr. 2009. V. 2. P. 035005.
- 7. Rubio A., Sanchez-Portal D., and Artacho E. // Phys. Rev. Lett. 1999. V. 82. P. 3520-3523.
- 8. Jishi R.A. and Bragin J. // Phys. Rev. B. 1999. V. 59. P. 9862-9863.
- 9. Matsuo Y., Tahara K., and Nakamura E. // Org. Lett. 2003. V. 5. P. 3181-3184.
- 10. Chen R.B., Lu B.J., and Tsai C.C. // Carbon. 2004. V. 42. P. 2873.
- 11. Chen R.B., Chang C.P., and Hwang J.S. // J. Phys. Soc. Japan. 2005. V. 74. P. 1404–1407.
- 12. Tarkiainen R., Ahlskog M., and Paalanen M. // Phys. Rev. B. 2005. V. 71. P. 125425.
- 13. Аврамов П.В., Якобсон Б.И., Scuseria G.E. // ФТТ. 2004. Т. 46. Вып. 6. С. 1132.
- 14. Belavin V.V., Bulusheva L.G., and Okotrub A.V. // Int. J. Quant. Chem. 2004. V. 96. No. 3. P. 239-246.
- 15. Charlier J.-C., Blase X., and Roche S. // Rev. Mod. Phys. 2007. V. 79. P. 677-732.
- 16. Cartoix`a X. and Rurali R. // Nanotechnology. 2008. V. 19. P. 445709.
- 17. Jalilia S., Jafarib M., and Habibianb J. // J. Iran. Chem. Soc. 2008. V. 5. P. 641.
- 18. Louis N.C., Jayam S.G., and Raj A.A. // Mater. Phys. Mech. 2010. V. 10. P. 72-81.
- 19. Федоров А.С., Сорокин П.Б. // ФТТ. 2005. Т. 47. С. 2106.
- 20. Ouyang M., Huang J.-L., Cheung C.L., and Lieber C.M. // Science. 2001. V. 292. P. 702-705.
- 21. Collins P.G., Bradley K., Ishigami M., and Zettl A. // Science. 2000. V. 287. P. 1801-1804.
- 22. Bradley K., Jhi S.-H., Collins Ph.G., et al. // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 85. P. 4361-4364.
- 23. Vavro J., Llaguno M.C., Fisher J.E., et al. // Phys. Rev. Lett. 2003. V. 90. P. 065503.

- 24. Grigorian L., Sumanasekera G.U., Loper A.L., et al. // Phys. Rev. B. 1999 V. 60. -P. R11309.
- 25. Avouris Ph., Martel R., Ikeda Y., et al. // Science and Application of Nanoubes / ed. by D. Tománek and R. Enbody. - New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 2000. - P. 223-237.
- 26. Quyang M., Huang J.-J., Cheung Ch. L., and Lieber Ch.M. // Science. 2001. V. 292. -P. 702–705.
- 27. Елецкий А.В. // УФН. 1997. Т. 167. № 9. С. 945–972.
- 28. Choi Y.-M., Lee D.-S., Czerw R., et al. // Nano Lett. 2003. V. 3. No. 6. P. 839-842.
- 29. Jin R., Zhou Z.X., Mandrus D., et al. // Physica B. 2007. V. 388. P. 326-330.
- 30. Ovsienko I., Matzui L., and Pundyk I. // J. Mat. Sci. Res. 2012. V. 1. P. 19-24.
- 31. Kim P., Shi L., and McEuen P.L. // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 87. P. 215502.
- Tian M., Li F., Chen L., and Mao Z. // Phys. Rev. B. 1998. V. 58. P. 1166-1168.
 Vavro J., Llaguno M.C., Fisher J.E., et al. // Phys. Rev. Lett. 2003. V. 90. P. 065503.
- 34. Egorushkin V.E., Mel'nikova N.V., and Ponomarev A.N. // Rus. Phys. J. 2009. V. 52. -No. 3. - P. 252-264.
- 35. Egorushkin V.E., Melnikova N.V., Ponomarev A.N., et al. // J. Phys.: Conf. Ser. 2010. -V. 248. – P. 012005.
- 36. Egorushkin V., Mel'nikova N., Ponomarev A., and Bobenko N.G. // J. Mat. Sci. Eng. -2011. - V. 1. - P. 161-167.
- 37. Egorushkin V.E., Melnikova N.V., Bobenko N.G., and Ponomarev A.N. // Phys. Sci. Appl. - 2012. - V. 2. - P. 224-232.
- 38. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика. М.: Наука, 1979. 528 с.
- 39. Иверонова В.И., Канцнельсон А.А. Ближний порядок в твердых растворах. М.: Наука, 1977. 256 c.
- 40. Альтшулер Б.Л., Аронов А.Г. // Письма в ЖЭТФ. 1978. Т. 27. С. 700–702.

*Сибирский физико-технический институт им. акад. В.Д. Кузнецова Поступила в редакцию 27.02.12. Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск, Россия

**Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия E-mail: phdmelnikova@gmail.com

Мельникова Наталия Васильевна, д.ф.-м.н., ст. науч. сотр.; Егорушкин Валерий Ефимович, д.ф.-м.н., ведущ. науч. сотр.; Бобенко Надежда Георгиевна, аспирантка;

Пономарев Александр Николаевич, к.ф.-м.н., мл. науч. сотр.